DE10043783

Patent number:

DE10043783

Publication date:

2002-03-14

Inventor:

KALISCH DIRK (DE); PALTEN THOMAS (DE)

Applicant:

LEYBOLD VAKUUM GMBH (DE)

Classification:

- international:

F04D19/04; G05D16/20; F04D19/00; G05D16/20;

(IPC1-7): F04B49/00

- european:

F04C29/10D; F04C29/10F; F04D19/04D;

G05D16/20D4B

Application number: DE20001043783 20000906 Priority number(s): DE20001043783 20000906

Also published as:

凤 WO0221230 (A2)

Report a data error here

Abstract of DE10043783

The invention relates to a chamber (10) wherein a vacuum (pHv) is maintained in a regulated manner. Said chamber is connected to a suction line (14) comprising a plurality of pumps (15, 16, 17) arranged in a series. The regulation of the vacuum (pHv) is achieved by a regulator (21) which alters by a suction parameter, for example the pre-vacuum pressure (pVv) or the speed of a pump (16). As the control range is large, it is divided into sections wherein different regulating parameters are active. The sections are selected by means of the pressure of the vacuum (pHv) measured by a pressure sensor (22). The respectively active regulating parameter is, subsequently, determined according to the pressure of the vacuum, resulting in quicker and more reliable regulation.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

® Offenlegungsschrift _® DE 100 43 783 A 1

(5) Int. Cl.⁷: F 04 B 49/00



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT (21) Aktenzeichen:

100 43 783.4

② Anmeldetag:

6. 9.2000

(3) Offenlegungstag:

. 14. 3. 2002

(7) Anmelder:

Leybold Vakuum GmbH, 50968 Köln, DE

(74) Vertreter:

Patentanwälte von Kreisler, Selting, Werner et col., 50667 Köln

(72) Erfinder:

Kalisch, Dirk, Dipl.-Ing., 40477 Düsseldorf, DE; Palten, Thomas, Dipl.-Ing., 50169 Kerpen, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

> 198 16 241 C1 DE

> DE 197 15 480 A1

GUO, Limin, HOVESTÄDT, Erich:

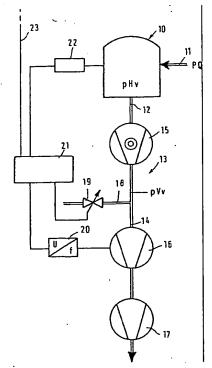
Parameterangepaßter

Regler für einen Druckregelkreis. In: O + P -Ölhydraulik und Pneumatik 33, 1989, Nr.12, S.958-

S.960:

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- (B) Verfahren und Vorrichtung zur Regelung des Vakuums in einer Kammer
- Eine Kammer (10), in der ein Vakuum (pHv) geregelt aufrechterhalten werden soll, ist mit einer Saugleitung (14) verbunden, die mehrere Pumpen (15, 16, 17) in Serie enthält. Die Regelung des Vakuums (pHv) erfolgt durch einen Regler (21), der einen Saugparameter verändert, beispielsweise den Vorvakuumdruck (pHv) oder die Drehzahl einer Pumpe (16). Infolge des großen Regelbereichs ist der Regelbereich in Abschnitte unterteilt, in denen unterschiedliche Regelparameter wirksam sind. Die Abschnitte werden anhand des von einem Drucksensor (22) gemessenen Vakuumdrucks (pHv) ausgewählt. Der jeweils aktive Regelparameter wird also in Abhängigkeit vom Vakuumdruck bestimmt. Hierdurch wird die Regelung schneller und sicherer.



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Regelung des Vakuums in einer Kammer, insbesondere zur Regelung des Vakuumdruckes in einer Vakuumkammer, in der Prozessabläufe durchgeführt werden, wie beispielsweise Aufdampfprozesse, Ätzprozesse in der Halbleitertechnik und ähnliches.

[0002] Zur Erzeugung eines Vakuums in einer Kammer wird üblicherweise eine mehrstufige Pumpvorrichtung eingesetzt, bei der häufig die erste Pumpe eine Turbomolekularpumpe ist und die nachgeordneten Pumpen als Roots-Pumpe und/oder Vorpumpen ausgebildet sind. Eine derartige Pumpvorrichtung ist in WO 99/04325 beschrieben. Bei dieser Pumpvorrichtung wird der in der Kammer herrschende Druck gemessen und durch einen Regler auf einem Sollwert konstantgehalten, welcher auf den Druck auf der Vorvakuumseite der mit der Kammer verbundenen ersten Vakuumpumpe einwirkt. Die Druckregelung erfolgt in der Weise, dass bei einem Abweichen des Drucks in der Kammer von einem Solldruck der Vorvakuumdruck derart verändert wird, dass der Druck in der Kammer seinen Sollwert einnimmt.

[0003] Eine Schwierigkeit bei der Druckregelung in Vakuumkammern besteht darin, dass das Saugvermögen z. B. einer Reibungsvakuumpumpe vom. Gasfluss und von der Gasart abhängig ist und dass diese Abhängigkeit die Druckregelung beeinflusst. So besteht z. B. für eine Reibungsvakuumpumpe, wie in der WO 99/04325 beschrieben, eine starke Abhängigkeit des Saugvermögens vom anliegenden 30 Vorvakuumdruckes, im Vorvakuumdruck-Bereich von 2-4 mbar für N2. In diesem Druckbereich ist also eine Regelung in einfacher Weise möglich. Anders ist dies jedoch im Bereich unterhalb von etwa 2 mbar. Hierbei verläuft die Kurve, die den Kammerdruck auf der Ordinate als Funktion des 35 Vorvakuumdrucks auf der Abszisse wiedergibt, nahezu horizontal. Bei schweren Gasen, wie beispielsweise SF6 ist der horizontale Verlauf dieser Kurve noch ausgeprägter, so dass hier eine Druckregelung außerordentlich schwierig ist. Das Problem besteht in den stark unterschiedlichen Steigungen, 40 nicht im absoluten Wert.

[0004] WO 99/04325 beschreibt ein Verfahren zur Regelung des Vakuums in einer Kammer unter Benutzung eines Reglers, der als PID-Regler ausgebildet sein kann und bei dem die Regelparameter in Abhängigkeit von dem jeweils 45 vorgegebenen Solldruck verändert werden. Der Regelparameter besteht aus dem bzw. den Koeffizienten der PID-Regelung, insbesondere dem Proportional-Koeffizienten und dem Integral-Koeffizienten. Diese Regelparameter können entsprechend der Art des zu pumpenden Gases verändert 50 werden. Dadurch ist es möglich, in einem sehr weiten Druckbereich eine akzeptable Druckregelung vorzunehmen. [0005] EP 0 857 876 A2 und EP 0 898 083 A2 beschreiben jeweils Regelverfahren zur Regelung des Drucks einer Vakuumkammer, wobei über ein Regelventil die erste 55 Pumpe der Pumpenbaugruppe überbrückt ist und das Regelventil von dem Kammerdruck gesteuert ist. Damit ist das Problem, das mit der Regelung eines extrem großen Druckbereichs verbunden ist, und das Problem, das sich durch die flache Kurve des Hochvakuumdrucks in Abhängigkeit vom 60 Vorvakuumdruck ergibt, noch nicht gelöst.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Regelung des Vakuums in einer Kammer anzugeben, mit denen eine schnelle und präzise Regelung des Kammerdrucks möglich ist.

[0007] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß bei dem Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und bei der Vorrichtung mit den Merkmalen des

Patentanspruchs 7. Nach der Erfindung erfolgt die Regelung des Kammerdrucks mit unterschiedlichen Regelparametern, wobei der jeweils aktuelle Regelparameter in Abhängigkeit von dem in der Kammer herrschenden Istdruck bestimmt wird. Es hat sich herausgestellt, dass zur Bestimmung des Regelparameters der in der Kammer herrschende Istdruck besser verwendbar ist als der jeweilige Solldruck. Die Bestimmung des Regelparameters anhand des Istdrucks hat den Vorteil, dass eine schnelle Ausregelung erfolgt und

Überschwingen weitgehend vermieden wird.

[0008] Grundsätzlich erfolgt die Festlegung des Regelparameters anhand des Istdrucks der Kammer, jedoch kann zusätzlich auch der Solldruck Berücksichtigung finden, insbesondere in Situationen, in denen der Istdruck im unteren Teil des für die Druckregelung relevanten Druckbereichs liegt bzw. im horizontalen Teil der Kurve, die die Abhängigkeit des Kammerdrucks vom Vorvakuumdruck für das jeweilige Gas angibt. Wenn der Istdruck in diesem unteren Teil liegt, sollte es für die Wahl des Regelparameters bedeutsam sein, ob der Sollwert mehr oder weniger weit über dem Istwert liegt. Wenn die Regelung diesen extrem niedrigen Druckzustand verlassen hat und der Istdruck in dem Bereich höherer Werte angestiegen ist, kann die Regelung unter Verwendung des ausschließlich vom Istdruck abhängigen Regelparameters weitergeführt werden.

[0009] Ein Parameter, der durch die Regelung verändert wird, kann der Vorvakuumdruck zwischen zwei Pumpen der Pumpvorrichtung sein. Die Veränderung des Vorvakuumdrucks ist in der Weise möglich, dass die betreffende Saugleitung über ein Regelventil mit einer Druckquelle oder einer Vakuumquelle verbunden wird oder auch mit der Kammer, deren Druck geregelt werden soll. Eine andere Alternative besteht darin, die Laufgeschwindigkeit bzw. die Saugleistung der nachfolgenden Pumpe der Pumpvorrichtung durch den Regler zu verändern.

[0010] Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert.

[0011] Es zeigen:

[0012] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Kammer, in der ein Vakuum geregelt aufrechterhalten wird, und [0013] Fig. 2 ein Diagramm zur Erläuterung der Auswahl des Regelparameters in Abhängigkeit von dem Kammerdruck.

[0014] Gemäß Fig. 1 ist eine Kammer 10 vorgesehen, die hermetisch abgeschlossen ist und in der ein Vakuum erzeugt werden soll. Die Kammer 10 ist beispielsweise eine Kammer, in der eine Bearbeitung von Werkstücken oder Halbleitern bei einem niedrigen Druck durchgeführt werden soll. Die Kammer 10 weist einen Einlass 11 auf, der an eine Prozessgasquelle PQ angeschlossen ist, durch die mindestens ein Prozessgas der Kammer 10 zugeführt wird.

[0015] An einen Sauganschluss 12 der Kammer 10 ist die Pumpvorrichtung 13 angeschlossen. Diese besteht aus mehreren hintereinander in die Saugleitung 14 geschalteten Pumpen, wobei die erste Pumpe 15 eine Reibungsvakuumpumpe, beispielsweise eine Turbomolekularpumpe ist. Die zweite Pumpe 16 ist hier eine Verdrängerpumpe, z. B. eine Roots-Pumpe. Die dritte Pumpe 17 ist eine Pumpe, die gegen den Atmosphärendruck komprimiert.

[0016] Der Gasdruck in der Kammer 10 ist mit pHv (Hochvakuum) bezeichnet und der Druck hinter der ersten Pumpe 15, die die Hochvakuumpumpe darstellt, ist mit pVv (Vorvakuumdruck) bezeichnet.

[0017] In die Saugleitung 14 führt zwischen den Pumpen 15 und 16 eine Zuführleitung 18 hinein, die ein Regelventil 19 enthält und an eine Druckquelle angeschlossen ist, welche z. B. ein Inertgas mit einem definierten Druck liefert. Durch das Regelventil 19 wird bei diesem Ausführungsbeispiel der Vorvakuumdruck pVv als erster Saugparameter verändert.

[0018] Ein zweiter Saugparameter wird von der Drehzahl oder Frequenz f der Pumpe 16 gebildet. Diese Pumpe wird von einem Spannungs-Frequenz-Umsetzer 20 über einen (nicht dargestellten) Asynchron-Motor angetrieben.

[0019] Das Regelventil 19 und die Pumpe 16 werden von einem Regler 21 gesteuert, wobei die Steuerung in der Weise erfolgt, dass das Öffnen des Ventils 19 zugleich mit einer Verringerung der Frequenz f der Pumpe 16 verbunden ist. Durch beide Maßnahmen wird eine Erhöhung des Vorvakuumdrucks pVv verursacht. Andererseits ist das Schließen des Ventils 19 mit einer Erhöhung der Frequenz f der Pumpe 16 verbunden, was zu einer Verringerung des Vorvakuumdrucks pVv führt. Eine Erhöhung des Vorvakuumdrucks hat eine Erhöhung des Hochvakuumdrucks pHv zur Folge und eine Verringerung des Vorvakuumdrucks hat eine Verringerung des Hochvakuumdrucks zur Folge.

[0020] Der Regler 21 empfängt das Signal eines Druck- 20 sensors 22, welcher den Hochvakuumdruck pHv in der Kammer 10 misst. Er empfängt außerdem über eine Leitung 23 einen Sollwert, der manuell oder von einer Steuervorrichtung vorgegeben werden kann. Dieser Sollwert gibt den Solldruck an, der in der Kammer 10 erzeugt und konstantge- 25 halten werden soll.

[0021] Der Regler 21 ist ein PID-Regler, der die Frequenz f(t) der Pumpe 16 nach folgender Formel zeitlich verändert:

$$f(t) = Kp(P(t) - Ps(t)) + Ki^{t}(P(x) - Ps(x)) dx + Kd(d(P(t) - 30 Ps(t))/dt)$$

[0022] Hierin ist Kp der Proportional-Koeffizient oder Proportional-Verstärkungsfaktor des PID-Reglers, Ki der Integral-Koeffizient Kd der Ableitungs-Koeffizient, P der 35 Istdruck in der Kammer und Ps der vorgegebene Solldruck. x ist die Integrationsvariable und t die Zeit.

[0023] Die Koeffizienten Kp, Ki und Kd werden in ihrer Gesamtheit als Regelparameter K_n bezeichnet, wobei n eine laufende Nummer darstellt, die einen bestimmten Regelpa- 40 rameter bezeichnet.

[0024] Der jeweils aktuelle Regelparameter K1 bis K8 wird in Abhängigkeit von dem Hochvakuumdruck pHv bestimmt, der von dem Drucksensor 22 gemessen wird. Die Bestimmung des Parameters erfolgt nach der nachstehend 45 aufgeführten Tabelle 1.

Tabelle 1

50 Bereich 1: 0 mTorr \leq pHv \leq 5 mTorr \rightarrow K1 Bereich 2: 5 mTorr < pHv ≤ 10 mTorr $\rightarrow K2$ Bereich 3: 10 mTorr < pHv ≤ 20 mTorr → K3 Bereich 4: 20 mTorr < pHv ≤ 35 mTorr → K4 Bereich 5: 35 mTorr $< pHv \le 50 mTorr \rightarrow K5$ 55 Bereich 6: 50 mTorr < pHv ≤ 110 mTorr \rightarrow K6 $(0 \text{ mTorr} \le \text{pHv} \le 10 \text{ mTorr}) & (12 \text{ mTorr} < P_s) \rightarrow K7$ $(0 \text{ mTorr} \le \text{pHv} \le 10 \text{ mTorr}) & (25 \text{ mTorr} < P_s) \rightarrow K8$ [0025] Die Bereiche 1 bis 6 kennzeichnen die Druckbereiche des Hochvakuumdrucks, in denen der Regelparameter ausschließlich vom Hochvakuumdruck abhängig ist. [0026] Dies ist in dem Diagramm von Fig. 2 verdeutlicht. Dort ist auf der Abszisse der Vorvakuumdruck pVv in mbar aufgezeichnet und längs der Ordinate der Hochvakuumdruck pHv in mTorr. Die Darstellung ist entlang der Ordinate logarithmisch und entlang der Abszisse nichtlinear. Die 65 Kurve 25 gibt für ein bestimmtes Gas (hier: Argon) die Abhängigkeit des Hochvakuumdrucks pHv von dem Vorvakuumdruck pVv wieder. Man erkennt, dass unterhalb eines

Vorvakuumdruckes von 2 mbar die Kurve 25 im wesentlichen horizontal verläuft, d. h. dass in diesem Bereich der Hochvakuumdruck weitgehend unabhängig ist vom Vorvakuumdruck. Oberhalb von 2 mbar steigt dagegen die Kurve 25 stark an. Dieser Bereich kann für eine Druckregelung durch Beeinflussung des Vorvakuumdrucks benutzt werden. [0027] Die Grenzwerte der Bereiche 1 bis 6 des Hochvakuumdrucks sind 5, 10, 15, 20, 35, 50 und 110 mTorr. Wenn der Solldruck für das Hochvakuum kleiner ist als 12 mTorr, erfolgt die Festsetzung des Regelparameters K allein aufgrund des Hochvakuumdrucks. Ist der Solldruck Ps dagegen größer als 12 mTorr und pHv < 10 mTorr, geht auch die Sollwerthöhe in die Bestimmung des Regelparameters ein.

[0028] In Fig. 2 ist der Fall dargestellt, dass der Istdruck Pi der vom Drucksensor 22 gemessen wird, 2 mTorr beträgt. Der in der Leitung 23 vorgegebene Solldruck Ps betrage 100 mTorr. Hieraus ergibt sich, dass der Regelparameter K8 wirksam wird, was zur Folge hat, dass der Hochvakuumdruck und der Vorvakuumdruck ansteigen. Sobald der Hochvakuumdruck den Grenzwert 10 mTorr erreicht hat, ist die Bedingung zur Beibehaltung von K8 nicht mehr erfüllt. Folglich wird die Sollwertabhängigkeit beendet und die weitere Regelung auf den Solldruck Ps erfolgt aufeinanderfolgend mit den Regelparametern K3, K4, K5 und K6.

[0029] Die Größe der Regelparameter wird jeweils empirisch bestimmt, indem die Ausregelzeit auf einen Sollwertsprung ermittelt und minimiert wird.

[0030] Abweichend von dem vorstehenden Ausführungsbeispiel ist es auch möglich, den Regelparameter nicht in Schritten zu verändern, sondern kontinuierlich, wobei zwischen den festgelegten Regelparametern eine Interpolation erfolgen kann. Wenn der Regelparameter in Schritten verändert wird, ist in einem Rechner eine Liste der einzelnen Bereiche und der zugehörigen Regelparameter gemäß Tabelle 1 hinterlegt. Aus dieser Liste wird der jeweils aktuelle Regelparameter ausgelesen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Regelung des Vakuums in einer Kammer (10), welche mit einer mehrere Pumpen (15, 16, 17) in Serie enthaltenden Pumpvorrichtung (13) verbunden ist, bei welchem mindestens ein Saugparameter in Abhängigkeit von dem in der Kammer herrschenden Hochvakuumdruck (pHv) und einem vorgegebenen Solldruck (Ps) verändert wird, wobei die Veränderung des Saugparameters unter Verwendung mindestens eines Regelparameters (Kn) erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass der Regelparameter (Kn) in Abhängigkeit von dem in der Kammer (10) herrschenden Hochvakuumdruck (pHv) bestimmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Regelparameter (K_n) zusätzlich in Abhängigkeit von dem Solldruck (Ps) bestimmt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Bereiche (1-6) des Hochvakuumdrucks (pHv) vorbestimmt werden, in denen der Regelparameter (K_n) ausschließlich durch den Hochvakuumdruck (pHv) bestimmt wird, und ein Bereich, in dem der Regelparameter zusätzlich durch den Solldruck (Ps) bestimmt wird, wenn dieser Solldruck einen Schwellwert übersteigt

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Saugparameter, der durch die Regelung verändert wird, der Vorvakuumdruck (pVv) zwischen zwei Pumpen (15, 16) der Pumpvorrichtung ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch

5

6

gekennzeichnet, dass ein Saugparameter, der durch die Regelung verändert wird, die Drehzahl einer der Pumpen (16) der Pumpvorrichtung (13) ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1–5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Regelparameter (K) mit einem Proportional-Koeffizienten (Kp) und einem Integral-Koeffizienten (Ki) verwendet wird.

7. Vorrichtung zur Regelung des Vakuums in einer Kammer (10), welche mit einer mehrere Pumpen (15, 16, 17) in Serie enthaltenden Pumpvorrichtung (13) 10 verbunden ist, mit einem Regler (21), der den Wert des in der Kammer (10) herrschenden Hochvakuumdrucks (pHv) und einen Sollwert empfängt, dadurch gekennzeichnet, dass der Regler (21) mindestens einen Regelparameter (K_n) benutzt, der in Abhängigkeit von dem 15 Hochvakuumdruck (pHv) veränderbar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Regelparameter (K_n) ein Regelkoeffizient ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge- 20 kennzeichnet, dass der Regler (21) ein mit einer Saugleitung (14) verbundenes Regelventil (19) steuert.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7–9, dadurch gekennzeichnet, dass der Regler (21) die Drehzahl einer der Pumpen (16) der Pumpvorrichtung (13) 25 steuert.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

30

35

40

45

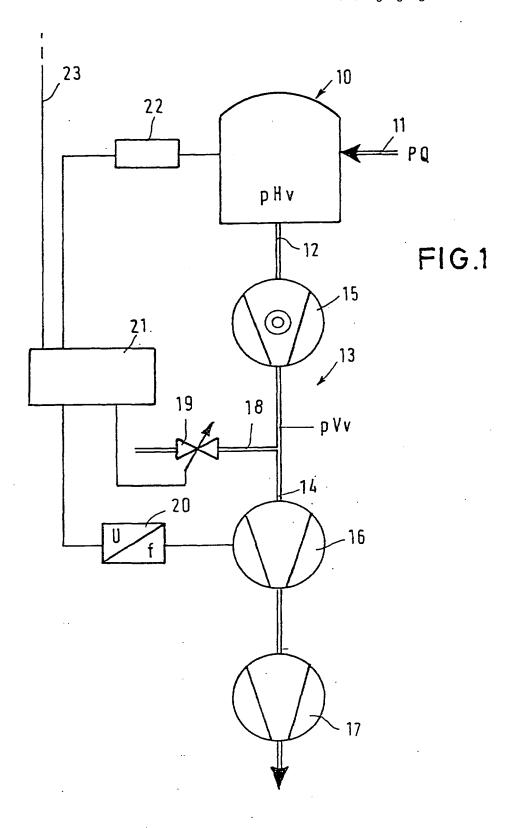
50

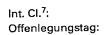
55

60

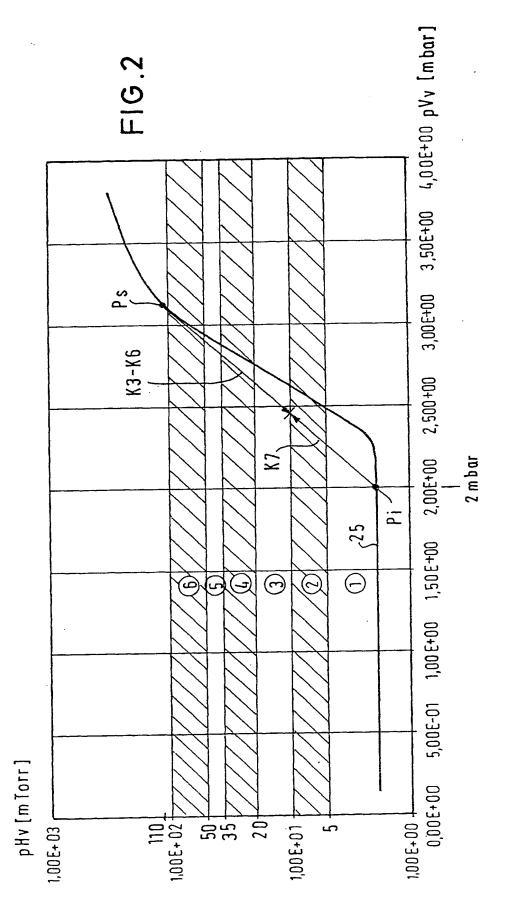
Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

F 04 B 49/00 14. März 2002





F 04 B 49/00 14. März 2002



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 27. November 2003 (27.11.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/098045 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: 49/20, 37/14

F04B 43/00,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP03/04988

(22) Internationales Anmeldedatum: 13. Mai 2003 (13.05.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 22 130.8 17. Mai 2002 (17.05.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): KNF NEUBERGER GMBH [DE/DE]; Alter Weg 3, 79112 Freiburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BECKER, Erich [DE/DE]; Glöcklehofweg 13, 79189 Bad Krozingen (DE).

(74) Anwälte: MAUCHER, Wolfgang usw.; Dreikönigstrasse 13, 79102 Freiburg i. Br. (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A VACUUM AND A VACUUM PUMP FOR IMPLEMENTING THIS METHOD

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES VAKUUMS UND VAKUUMPUMPE ZUR DURCHFÜHRUNG DIESES VERFAHRENS

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a vacuum by using a vacuum pump. The invention also relates to a vacuum pump that, in particular, is suited for implementing the aforementioned method. The inventive vacuum pump has a multi-speed pump drive, and this pump drive can be switched from a first suction stage having an increased rotational speed into a second suction stage having a rotational speed, which is less than that of the first and at which the vacuum pump achieves the lowest ultimate vacuum.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung eines Vakuums mittels einer Vakuumpumpe. Die vorliegende Erfindung befasst sich auch mit einer Vakuumpumpe, die insbesondere zur Durchführung des eingangs erwähnten Verfahrens geeignet ist. Die erfindungsgemässe Vakuumpumpe hat einen drehzahlumschaltbaren Pumpantrieb, wobei der Pumpantrieb von einer ersten Saugstufe erhöhter Drehzahl in eine zweite Saugstufe mit einer demgegenüber verminderten Drehzahl umschaltbar ist, bei welcher Drehzahl die Vakuumpumpe das niedrigste Endvakuum erreicht.



WO 03/098045 PCT/EP03/04988

Verfahren zur Erzeugung eines Vakuums und Vakuumpumpe zur Durchführung dieses Verfahrens

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung eines Vakuums mittels einer Vakuumpumpe. Die Erfindung befasst sich auch mit einer Vakuumpumpe, die insbesondere zur Durchführung des eingangs erwähnten Verfahrens einsetzbar ist.

5

Aus der DE 198 16 241 C1 ist bereits eine Vakuumpumpe bekannt, die einen Pumpenantrieb hat, dessen Drehzahl mittels eines Miin Abhängigkeit vom Ansaugdruck selbständig kroprozessors derart variiert werden kann, dass die Drehzahl des Pumpenantriebs auf einen Minimalwert des Ansaugdrucks eingeregelt wird, 10 bei dem das niedrigste Endvakuum erreicht wird. Diesem Stand der Technik liegt die Erkenntnis zugrunde, dass bei Membranund Kolbenpumpen eine Erhöhung der Drehzahl zunächst eine Zunahme des erreichbaren Enddrucks bewirkt, - dass aber der Enddruck dann einen Minimalwert erreicht und anschließend bei einer weiteren Zunahme der Drehzahl wieder zunimmt. Das Endvakuum nimmt also nicht kontinuierlich zu, sondern geht bei vergleichsweise niedriger Drehzahl durch ein Minimum, bei dem ein bestes Endvakuum erreicht wird. Die zum Stand der Technik zählende Vakuumpumpe gemäß der DE 198 16 241 C1 hat jedoch den 20 erforderliche Drehzahlanpassung der zur Nachteil, dass Mikroprozessor sowie das damit in Steuerverbindung stehende Druckmessorgan einen nicht unerheblichen Aufwand erfordern. Zudem wird bei diesem Stand der Technik der zum Erreichen des völlig Enddrucks erforderliche Zeitaufwand niedrigsten 25 vernachlässigt.

Es besteht daher insbesondere die Aufgabe, ein Verfahren zur

Erzeugung eines Vakuums sowie einen Vakuumpumpstand zur Durchführung dieses Verfahrens zu schaffen, bei denen sich mit geringstem technischen Aufwand rasch das bestmögliche Endvakuum erreichen lässt.

5

10

15

20

Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe besteht bei dem Verfahren der eingangs erwähnten Art insbesondere darin, dass die verwendete Vakuumpumpe einen drehzahlumschaltbaren Pumpantrieb hat, wobei der Pumpantrieb in einer ersten Saugstufe mit erhöhter Drehzahl betrieben wird und wobei der Pumpantrieb nach einem Zeitintervall und/oder nach Erreichen eines festgelegten Enddrucks in eine zweite Saugstufe umgeschaltet wird, in welcher zweiten Saugstufe der Pumpantrieb eine demgegenüber verminderte Drehzahl hat, bei welcher Drehzahl die Vakuumpumpe das niedrigste Endvakuum erreicht.

Die erfindungsgemäße Lösung bei der Vakuumpumpe der eingangs erwähnten Art besteht insbesondere darin, dass diese Vakuumpumpe einen drehzahlumschaltbaren Pumpantrieb hat, wobei der Pumpantrieb von einer ersten Saugstufe erhöhter Drehzahl in eine zweite Saugstufe mit einer demgegenüber verminderten Drehzahl umschaltbar ist, bei welcher Drehzahl die Vakuumpumpe das niedrigste Endvakuum erreicht.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass sich der niedrigste Enddruck nur erreichen lässt, wenn die Einlaß- und Auslassventile perfekt arbeiten und sich in ihren Öffnungs- und Schließzeiten nicht überschneiden. Ein solches Überschneiden der Ventilöffnungs- und -schließzeiten wird vermieden, wenn die Eigenfrequenz der Ventile mit den Ansaug- und Ausstoßhüben der Pumpe übereinstimmt. Dabei können aufgrund der aus Fertigungsgründen notwendigen Masse des Ventils - je nach Leistungsgröße - bestimmte Drehzahlen nicht überschritten wer-

5

20

den. Bei höheren Drehzahlen können aber trotz Ventilzeitenüberschneidungen größere Fördermengen erzielt werden. Die vorliegende Erfindung sieht nun vor, dass die Vakuumpumpe in einer ersten Saugstufe mit einer erhöhten Drehzahl betrieben wird und dass der Pumpantrieb anschließend in eine zweite Saugstufe mit einer demgegenüber verminderten Drehzahl umgeschaltet wird, bei welcher verminderten Drehzahl die Vakuumpumpe das niedrigste Endvakuum erreicht.

Der Auspumpvorgang wird also mittels einer ersten Saugstufe begonnen, bei der die verwendete Membran- oder Kolbenpumpe bei hoher Drehzahl die höchste Fördermenge bewegen kann. Nach einem vorgegebenen Zeitintervall und/oder bei Annäherung an das Endvakuum kann die Drehzahl der verwendeten Vakuumpumpe dann auf den für die Ventilfunktion optimalen Wert umgeschaltet und abgesenkt werden.

In der zweiten Saugstufe wird die verminderte Drehzahl des Pumpantriebs so gewählt, dass sie bei der betreffenden Pumpentype den niedrigsten Enddruck erwarten lässt. Da der Pumpantrieb nur zwischen zwei Drehzahlbereichen umgeschaltet werden muss, ist eine aufwendige mikroprozessorgesteuerte Drehzahlsteuerung nicht zwingend erforderlich.

Der mit der erfindungsgemäßen Vakuumpumpe verbundene Aufwand wird noch zusätzlich reduziert, wenn der Pumpantrieb zwischen der ersten und der zweiten Saugstufe mittels eines Drucksensors und/oder mittels eines Zeitgliedes umschaltbar ist. Stattdessen kann der Pumpantrieb aber auch mittels eines Schalters vom Anwender manuell zwischen der ersten und der zweiten Saugstufe umgeschaltet werden.

Die Drehzahlsteuerung der erfindungsgemäßen Vakuumpumpe kann

mechanisch beispielsweise durch eine Keilriemenübersetzung mit variablem Keilriemenscheibendurchmesser erfolgen. Bevorzugt wird jedoch eine elektronische Drehzahlsteuerung.

Dabei ist nach einem Vorschlag gemäß der Erfindung vorgesehen, dass der Pumpantrieb als Wechselstrommotor ausgebildet ist und dass zur Drehzahlveränderung des Pumpantriebs ein Frequenzumrichter vorgesehen ist. Demgegenüber sieht ein anderer vorteilhafter Vorschlag gemäß der Erfindung vor, dass der Pumpantrieb als Gleichstrommotor ausgebildet ist und dass zur Drehzahlveränderung des Pumpantriebs eine Spannungsreduzierung vorgesehen ist.

Um das für die erste Saugstufe zur Verfügung stehende Zeitintervall verändern und beispielsweise bei einem größeren Vakuumbehälter derart verlängern zu können, bis rasch ein bestmögliches Endvakuum erreicht wird, ist es vorteilhaft, wenn das Zeitintervall für die erste Saugstufe mittels eines verstellbaren Zeitgliedes variierbar ist.

20

25

30

15

Zur Drehzahlsteuerung des Pumpantriebs kann auch ein Drucksensor vorgesehen sein, der bei Erreichen eines bestimmten Übergabedrucks von der ersten Saugstufe in die zweite Saugstufe umschaltet. Dabei ist die Drehzahl des Pumpantriebs so zu wählen, dass der Übergabedruck erhalten bleibt.

Die vorliegende Erfindung ist bei allen ventilgesteuerten Membran- oder Kolbenpumpen einsetzbar. Mit Hilfe der vorliegenden Erfindung lässt sich mit vergleichsweise geringem technischen Aufwand rasch das bestmögliche Endvakuum erreichen.

WO 03/098045 PCT/EP03/04988

Ansprüche

- 1. Verfahren zur Erzeugung eines Vakuums mittels einer Vakuumpumpe, die einen drehzahlumschaltbaren Pumpantrieb hat, wobei der Pumpantrieb in einer ersten Saugstufe mit erhöhter Drehzahl betrieben wird und wobei der Pumpantrieb nach einem Zeitintervall und/oder nach Erreichen eines festgelegten Enddrucks in eine zweite Saugstufe umgeschaltet wird, in welcher zweiten Saugstufe der Pumpantrieb eine demgegenüber verminderte Drehzahl hat, bei welcher Drehzahl die Vakuumpumpe das niedrigste Endvakuum erreicht.
- Vakuumpumpe, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, die einen drehzahlumschaltbaren Pumpantrieb hat, wobei der Pumpantrieb von einer ersten Saugstufe erhöhter Drehzahl in eine zweite Saugstufe mit einer demgegenüber derart verminderten Drehzahl umschaltbar ist, bei welcher Drehzahl die Vakuumpumpe das niedrigste Endvakuum erreicht.

20

5

10

3. Vakuumpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehzahl des Pumpantriebs mittels eines Drucksensors und/oder mittels eines Zeitgliedes zwischen der ersten und der zweiten Saugstufe umschaltbar ist.

25

4. Vakuumpumpe nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Pumpantrieb als Wechselstrommotor ausgebildet ist und dass zur Drehzahlveränderung des Pumpantriebs ein Frequenzumrichter vorgesehen ist.

30

5. Vakuumpumpe nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Pumpantrieb als Gleichstrommotor ausgebildet ist und dass zur Drehzahlveränderung des Pump-

WO 03/098045 PCT/EP03/04988

antriebs eine Spannungsreduzierung vorgesehen ist.

6. Vakuumpumpe nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Zeitintervall für die erste Saugstufe mittels eines verstellbaren Zeitgliedes variierbar ist.

Zusammenfassung

10

5

| PCT/EP 03/04988

A. CLASSIF IPC 7	ication of subject matter F04B43/00 F04B49/20 F04B37/	14		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	ication and IPC		
B. FIELDS S	SEARCHED			
Minimum doo IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification ${ t F04B}$			
	on searched other than minimum documentation to the extent that		hed	
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, search terms used)		
EPO-Ini	ternal			
	•			
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Dalamenta alcinata	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages .	Relevant to claim No.	
Х	DE 198 16 241 C (VACUUBRAND GMB 28 October 1999 (1999-10-28) cited in the application the whole document	H & CO)	1–5	
	claim 2			
	·			
Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	annex.	
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date		or priority date and not in contact with the cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the classification cannot be considered novel or cannot be involve an inventive step when the document of particular relevance; the classification considered to involve an invention of the considered to involve an involve an invention of the considered to involve an invention of the considered to involve an involve an invention of the considered to involve an involve an invention of the considered to involve an inv	T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled	
P* docum	r means nent published prior to the international filing date but	in the art. *&* document member of the same patent for		
later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international sea		
	11 August 2003	21/08/2003		
Name and	d mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer		
	European Patent Cince, F.B. 33161 decimals 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Ingelbrecht, P		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

PCT/EP 03/04988

Patent document cited in search report	Publication date	Patent fam member(s		
DE 19816241 C	28-10-1999		241 C1 28-10-1999	

	TO A THE PUNCOCCUPATION OF THE PUNCOCCUPATIO			
A. KLASSIF IPK 7	IZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES F04B43/00 F04B49/20 F04B37/14			
	Windowski der netionalan Kinssifi	ikation und der IPK		
	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifi	Realth and do an a		
B. RECHER	CHIERTE GEBIETE er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole))		
IPK 7	F04B			
Becherchier	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowe	it diese unter die recherchierten Gebiete	fallen	
1100/10/10/10				
	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nan	ne der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)	
1				
EPO-In	ternal			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		Dalu Aramada Na	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe o	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
			1 5	
χ	DE 198 16 241 C (VACUUBRAND GMBH &	(CO)	1-5	
	28. Oktober 1999 (1999-10-28)			
	in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument			
	Anspruch 2			
	<u> </u>			
	iltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie		
° Besonde	re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	T* Spätere Veröffentlichung, die nach de oder dem Prioritätsdatum veröffentlic		
100 1/	entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern n Erfindung zugrundeliegenden Prinzip	iir ziim veisianunis 003 001	
are allows	Dokument, das jedoch erst am oder, nach dem internationalen	Theorie angegeben ist	eutupo: die heanspruchte Erfindur	
	Anmeldedatum verorrentisch worden ist einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder a			
scheinen zu lassen, oder durch die das Verörfentlichtung beitre anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung der sy Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung werden "y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin anderen Bedeutung von besonderer Bedeutung von besondere Bedeutung von besondere Bedeutung von besonderer Bedeutung von besondere				
solic	oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	werden, wenn die Veröffentlichung n	nit einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und	
'O' Veröf	fentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	diese Verbindung für einen Fachman	in nanellegenu ist	
P Veröf	fentlichung, die vor dem internationalen Alimeidedaum, aber hast- beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*&* Veröffentlichung, die Mitglied derselbe		
	s Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen F	recherchencelland ·	
	11 August 2002	21/08/2003		
	11. August 2003			
Name un	d Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter		
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Tanaltinashi D		
	TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Ingelbrecht, P		

, g					PCI/EP	03/04988	
	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
	DE 19816241	С	28-10-1999	DE	19816241 C1	28-10-1999	

THIS PAGE BLANK (USPTO)